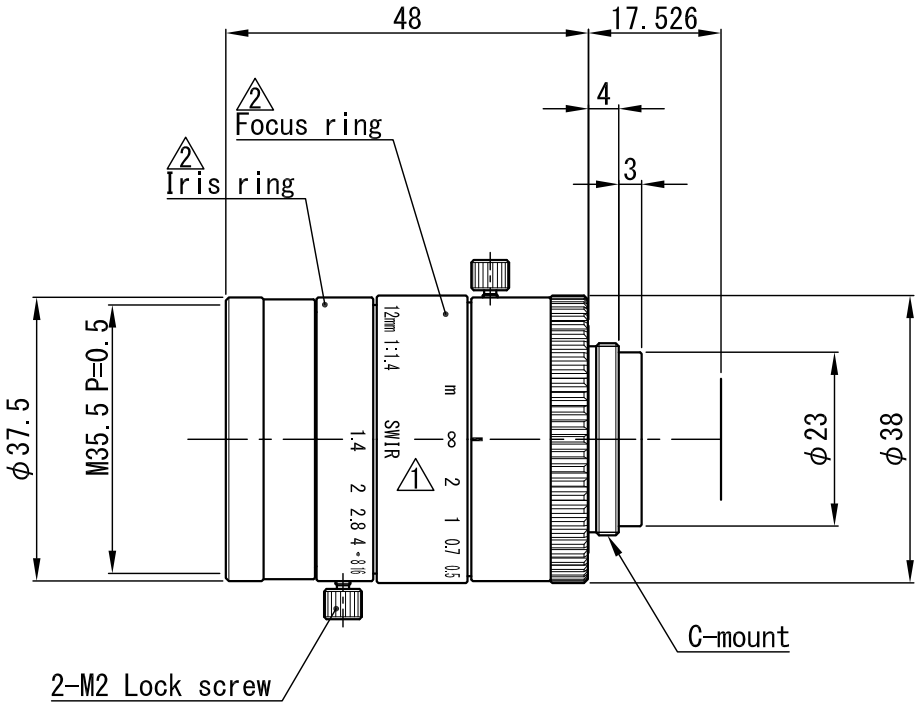


△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料		–		CHAMFER 一般面取	–	QUANTITY 個数			
△×				T.A.	T.A.	TREATMENT 処理		–		FINISHING 仕上	–	–			
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点		–		DECENTRATION 偏芯	–				
2△× 2	操作リング表記追加	'19.01.17	T.F.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT(mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）	
1△× 1	SWIRｼｰﾙから彫刻へ変更	'18.04.17	M.M.	T.A.	T.T.	OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		–		VS-1214H1-SWIR	
						OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1	SCALE	1 / 1	NAME	外観図	
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	DATE	'17.09.15	DRAW NO.	ODSV01163A3	
						TOLERANCES	A	B	C	S					